

ランチョンセミナー

ナノサイエンス

新規カソードルミネッセンス装置による半導体材料の
評価事例のご紹介
～不良解析、組成・物性評価、応力評価などの各種事例～

日時: 3月19日(月) 12:15~13:00
会場: A302

EAG
LABORATORIES™

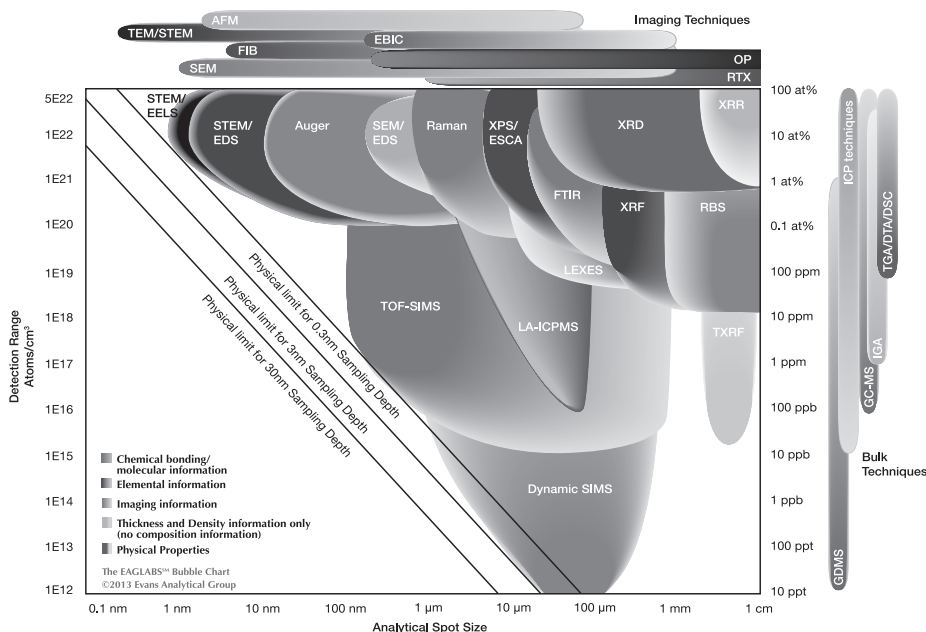
第65回 応用物理学会春季学術講演会 ナノサイエンス株式会社 ランチョンセミナーのご案内

日時: 2018年3月19日(月) 12:15~13:00
場所: A302 (54号館)

新規カソードルミネッセンス装置による半導体材料の評価事例のご紹介
～ 不良解析、組成・物性評価、応力評価 などの各種事例 ～

◇◆◇各種分析手法の分析範囲◇◆◇

(検出下限と分析面積の関係)



世界の分析リーダーと共に
日本の産業を支えます

EAG Inc.
Nano Science Corporation
ナノサイエンス株式会社

〒171-0021
東京都豊島区西池袋 1-21-7 住友不動産池袋西口ビル 7F
TEL: 03-5396-0531
E-Mail: analysis@eag.com